

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 上海应用物理研究所 / 中国科学院上海应用物理研究所 / 中科院上海应用物理研究所2004-2010年

自动涂布刮膜机

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [上海应用物理研究所](#)

浏览	下载	收藏
340	82	0

作者 李景焯

专利国别 中国

专利类型 实用新型

中文摘要 本实用新型公开了一种自动涂布刮膜机,其包括一基座,该基座的上表面为一成膜基台;一固设于该基座的驱动单元,该驱动单元与一刮刀单元连接,该自动涂布刮膜机还包括一涂布基板,其设于该成膜基台上,位于该基座和该刮刀单元之间;该刮刀单元包括:一刮刀支架,其包括两个侧板和一横设于该两侧板顶部的横梁;该横梁的下方垂设一刮刀,该刮刀通过一弹性构件与该横梁弹性连接;以及一个或多个膜厚调节装置,其设于该横梁顶部,与该刮刀的顶面相接触。本实用新型中的自动涂布刮膜机所制得的膜可单独成型,可以按照需要在基材上成型,并且利用膜厚调节装置使得成品膜的厚度均匀、误差小、精度高,可精确控制制膜工艺。

学科主题 B05C9/00 ; B05C11/00 ; B05C11/04 ; B05C21/00

公开日期 2013-01-23

语种 中文

专利申请号 CN200920208373

专利代理 薛琦;朱水平

源URL [<http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/10521>]

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2004-2010年

推荐引用方式 李景焯. 自动涂布刮膜机.

GB/T 7714

[其他版本](#)

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076 发送邮件](#)

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号